



КАРТОЧКА НАУЧНОГО (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО) ОБОРУДОВАНИЯ

Полное наименование оборудования	Комплект оборудования пробоподготовки образцов для исследований в режимах электронной микроскопии и дифракции отражённых электронов для материаловедения
Классификация оборудования	Отрезные станки
Страна производства	<i>США</i>
Год выпуска	2010
Количество комплектов (шт.)	1
Назначение	Для пробоподготовки образцов к дальнейшим исследованиям
Приоритетные направления науки	Индустрия наносистем
Критические технологии	Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств; Технологии получения и обработки функциональных материалов; Рациональное природопользование; Науки о жизни.
Регламент предоставляемых услуг	Услуги предоставляются в рамках договорных отношений